2013年8月29日 合同会合 つくばサイエンスインフォメーションセンター



河村学思 核融合科学研究所

《 周辺プラズマ輸送研究グループ 》

<u>河村学思</u>、冨田幸博、菅野龍太郎、中島徳嘉、森崎 友宏、増崎貴、小林政弘、庄司主、時谷政行、村上 泉、加藤太治、他(核融合科学研究所) A. Kirschner (Forschungszentrum Jülich) Y. Feng (Max-Plank-Institut Greifswald)











開発目標

- LHDのダイバータレグを含めた周辺プラズマ輸送コード
- 三次元磁場構造がもたらす輸送の理解と実験解析への応用
- LHD唯一の3次元周辺プラズマコードとして共同研究を推進
- ◆ 開発状況
 - Max-Planck研究所(Dr. Feng)からEMC3-EIRENEコードを導入
 - LHDダイバータレグとエルゴディック領域(SOL)を一体として解く計算 メッシュの開発が実用可能な段階に達した
 - 閉構造でのシミュレーション研究を開始





◆ 従来のEMC3-EIRENEメッシュ

- ダイバータレグがなく、プラズマの終端 (Bohm条件)がSOLに存在する
- レグ中でのリサイクリングが比較的小さ いオープンダイバータ配位では適用可能

◆ 開発したメッシュ

- ダイバータレグを追加したことで、強い リサイクリングのあるクローズドダイ バータ配位でも使用可能
- 装置全体にわたるグローバルな輸送研究 が可能
- 半自動作成ツールを開発(一部手動)
- 右図のメッシュに真空容器壁とダイバー タ板を後から追加(開/閉で共通のメッシュを使用)



3次元周辺プラズマ流体コード開発



- ◆ LHDのn=10対称性を使い、36°のトロイダルブロックに限定
- ◆ さらに、横長・縦長断面での上下対称を仮定して半分の18°の トロイダルブロックを計算領域とした

0.25°刻みの各ポロイダル断面でメッシュを作成





◆ 手順

- φ=9断面でレグの形状
 を指定(手動)
- 磁力線を追跡してφ=0~9°と φ =9~18°の両ブロックにつ いてレグのメッシュを自動 作成
 1.2
- レグが伸び縮みするため、
 装置外にはみ出した分を先端にしわ寄せする(計算は行わない領域)





◆ 領域の特性にあわせた生成法を開発



シミュレーション条件と計算例

- ◆ 計算条件
 - 加熱入力:8MW
 - 電子密度:コア境界で2×10¹³/cm³に固定
 - ダイバータ板:Bohm条件(流速=イオン音速)
 - 磁場配位:R=3.6m内寄配位(オープンダイバータ)
 - 垂直輸送:全領域で一定の拡散係数(可変のバージョンもあり)
 - フラズマと中性ガスの定常分布を実配位で計算可能





- ♦ シミュレーション条件
 - 加熱入力: 8MW, LCFS電子密度: 2×10¹³/cm³
- ◆ 閉構造化による中性粒子の圧縮効果
 - ドーム構造体の下部の比較で約20倍の水素分子密度となった
 - 実験でのガス圧比(約10倍)とよく一致



中性粒子密度の電子密度依存性

- ◆ 電子密度(LCFS)スキャン
 - 加熱入力一定: 8MW
 - LCFS電子密度を1~8×10¹³/cm³でスキャン
- ◆ ドーム下部(オープン配位も同位置)での中性粒子圧力の変化
 - 計測とシミュレーションでよく似た依存性を示す (絶対的な大きさ(2~3倍?)については計算条件に依存する)





径方向電子温度分布

中心側への影響小

トムソン散乱計測を模擬した温度分布図
 (a) 高密度 (b) 低密度



• 周辺の温度が低下(中性粒子との相互作用効果)



不純物輸送シミュレーション

(で) ネオンによる壁損耗シミュレーション

- ◆ 不純物粒子追跡コード(ERO: erosion and redeposition)
 - 真空および背景プラズマ中のネオン輸送
 - 電離、スパッタリング、再堆積、反射、 ・・・
 - 1次元の流体プラズマモデルを使用
- ◆ ガスパフを模擬してガスを導入
 - レグで電離したイオンによるタング ステンの損耗分布の解析
 - ガス種による違いの解析







- ◆ 損耗再堆積
 - 損耗量に対しておよそ2/3の再堆積が発生
 - タングステンの損耗領域と再堆積領域が見られた
 - Neに比べ、Heでは物理スパッタによる損耗は非常に少なく、 Arでは2倍程度の損耗が生じた

プラズマ分布の強い影響が予想される EMC3-EIRENEの結果を使ったシミュレーションへ





ダスト輸送(M. Shoji)

目的:

LHDでは真空容器壁あるいはICRFアンテナ内 部で発生したダストが主プラズマ中に侵入する ことによって、ICRF加熱長時間放電が突然停 止する現象等が観測されている。ダストがLHD プラズマに及ぼす影響を定量的に評価・解析 するために、ダスト輸送シミュレーションコード (DUSTT)を適用した。

・ダイバーターレッグのプラズマによるダスト遮 蔽効果の評価

・エルゴディック領域のプラズマによるダスト遮 蔽効果の評価

・各種ダストに対するLHD周辺プラズマの遮蔽 性能の評価

・三次元的に複雑な真空容器壁形状がダストの輸送に及ぼす影響の解析

ステレオ視高速カメラによるダストの三次元
 軌道の計測結果との比較・検討
 その他



トーラス内側上部のダイバータ板上ストライク点から水平方向に各種ダストを射出した場合のダストの 軌道の計算結果 15



- ◆ コード開発
 - EMC3-EIRENE:周辺プラズマ流体コード(河村・小林・庄司・Feng)
 - ERO: プラズマ対抗壁の損耗・再堆積コード(河村・Kirschner)
 - DUSTT: ダスト輸送コード(庄司・田中(金沢大))
- ◆ 3次元周辺プラズマ輸送(EMC3-EIRENE)
 - LHDの磁場配位(R=3.6m)を再現するシミュレーションが実用段階
 - 中性ガス圧力の開/閉ダイバータ比較で実験とよく一致
 - 閉ダイバータ化によって顕著に周辺の電子温度が低下
- ◆ 不純物ガスパフによるタングステン損耗(ERO)
 - NeとArで物理スパッタによる大きな損耗が見られた
 - 2/3程度のタングステン再堆積(非対称な堆積分布?)
 - EMC3-EIRENEのプラズマ分布をEROで使うことを今後検討
- ◆ ダストの軌道追跡計算(DUSTT)
 - ダストの材質やサイズによって、プラズマフローによる影響が異なる
 - レグのプラズマによって中心へダストが侵入しにくくなる傾向



- ◆ グループ概要
 - LHD周辺(SOL/ダイバータ)プラズマにおける輸送現象の理解とプラズマ性能向上への応用を目標に、理論およびシミュレーションモデル開発を行っている。
 - LHDの3次元配位におけるグローバルなプラズマ・中性粒子・不純物の 輸送を解く周辺プラズマ輸送コード(EMC3-EIRENE)を軸に、プラズマ 壁相互作用、装置壁の損耗・再堆積などのシミュレーションコード群の 開発を進めている。
 - 複数の物理機構と領域のシミュレーションの連携から、総合的な周辺輸送シミュレーションの実現を目指す。
- ◆ コードおよびモデル
 - EMC3(3次元配位でプラズマと不純物の輸送を解く流体コード)
 EIRENE(中性粒子輸送を解く粒子コード)
 - ERO(背景プラズマ中で不純物輸送を解く粒子コード)
 - DUSTT (ダスト輸送解析)
 - 1次元PICコード(シース領域の解析)
 - 1次元ダイバータプラズマ流体コード など



◆ ロードマップ

タスク	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014 ~
周辺プラズマ モデリング	1次元レク	・モデル 🤇	E		NEレグ拡張 閉ダイ	グローバル バータ構造	な輸送解析
不純物輸送/ ガスパフ		9	壁損耗解析	プラズマ冷	却解析	プラズマ内	不純物輸送
壁損耗 不純物堆積	不純	物堆積解析(/ ERO)			↓ 局所7	「純物輸送
シースプラズ マおよびPWI	PWI用P コード開	IC 引発	水素イオン スパッタ	,	不純物イオ: スパッタ	ン シー モデ	ス電場分布 ルの構築
ダスト	2 次元ダスト	・追跡コート	実験との比	上較(HL-2A)	・3次元コー	- F DUS	TT⊐−ド

- ◆ 研究テーマ
 - EMC3-EIRENEによるプラズマおよび不純物輸送解析
 - EMC3-EIRENEおよびEROによる壁損耗・再堆積の解析
 - PICコード開発や要素モデル開発に関する海外との共同研究